PAT-NO:

JP402219012A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02219012 A

TITLE:

LASER BEAM SCANNING OPTICAL SYSTEM

PUBN-DATE:

August 31, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAIKI, TOSHIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MINOLTA CAMERA CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP01041305

APPL-DATE: February 20, 1989

INT-CL (IPC): G02B026/10

US-CL-CURRENT: 359/206, 359/217

ABSTRACT:

PURPOSE: To easily attain the automation of mass-production by making the light source part of the laser beam scanning system into a unit, and adjusting the position of the light source part unit in the direction of the optical axis corresponding to the housing of the laser beam scanning optical system.

CONSTITUTION: The light source part consisting of a semiconductor laser element 2, a condenser lens 3, and a cylindrical lens 4 is unitized. Then a semiconductor laser element 2 is moved on a jig dedicated to adjustment in the direction of the optical axis to execute 1st adjustment for adjusting the relative position between the semiconductor laser element and condenser lens 3, thereby adjusting image formation in a main scanning direction. Then the light source part unit after the 1st adjustment is incorporated in the laser beam scanning optical system main body and the whole light source part unit is moved in the direction of the optical axis to adjust image formation in the subscanning direction. Consequently, the image formation of the light source is adjusted rationally and efficiently from outside the housing of the device to attain automatic adjustments and mass-production.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

02-219012

(43) Date of publication of application: 31.08.1990

(51) Int. CI.

G02B 26/10

(21) Application number: 01-041305

(71) Applicant: MINOLTA CAMERA CO LTD

(22) Date of filing:

20, 02, 1989

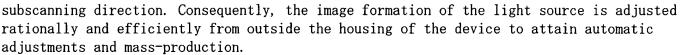
(72) Inventor: NAIKI TOSHIO

(54) LASER BEAM SCANNING OPTICAL SYSTEM

(57) Abstract:

PURPOSE: To easily attain the automation of mass-production by making the light source part of the laser beam scanning system into a unit, and adjusting the position of the light source part unit in the direction of the optical axis corresponding to the housing of the laser beam scanning optical system.

CONSTITUTION: The light source part consisting of a semiconductor laser element 2, a condenser lens 3, and a cylindrical lens 4 is unitized. Then a semiconductor laser element 2 is moved on a jig dedicated to adjustment in the direction of the optical axis to execute 1st adjustment for adjusting the relative position between the semiconductor laser element and condenser lens 3, thereby adjusting image formation in a main scanning direction. Then the light source part unit after the 1st adjustment is incorporated in the laser beam scanning optical system main body and the whole light source part unit is moved in the direction of the optical axis to adjust image formation in the



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

の 特 許 出 願 公 閉

平2-219012 個公開特許公報(A)

@int. Cl. 8

庁內整理番号 識別記号

命公開 平成 2年(1990) 8月31日

G 02 B 26/10

F 7348-2H

審査器求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

レーザビーム定査光学系 母発明の名称

> **②等** 顧 平1-41305

忽出 類 平1(1989)2月20日

大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビル **企**発明 咨 ミノルタカメラ株式会社内

大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビル ミノルタカメラ株式会 の出 顋 人

4

砂代 理 武 —

1.発明の名称

レーザビーム走変光学系

2.特許額求の施田

1.レーザビーム遊瀬から輻射されるビームを 偏角矩査し、走盗ライン上に結像させるシーザビ 一ム定変光学系において、

レーザピーム光源と、放光濃から輻射されたレ ーザピームを最光又は平行光に変換する第1の光 学素子と、鉄第1の光学素子から出射されるレー ザピームを偏向走査頭と平行な方向にほぼ直線状 に集光する第2の光学素子とを各光報を一致させ て一体とした光源部ユニットと、

前記レーザビーム光源又は第1の光学素子の少 なくともいずれかを光軸方向に位置調整する乎段。

前記光頭部ユニットをレーザビーム走遊光学系 の産体に対して光軸方向に位置調整する手段と、

を相えたことを特徴とするレーザビーム走遊光 学系.

3.発明の詳細な説明

魔薬上の利用分野

本発明は、レーザピームプリンタやファクシミ り、光ディスク等に用いるレーザビーム走査光学 系に狙する。

従来の技術とその課題

一般にレーザビームプリンタやファクシミリ袋 着のレーザピーム建査光学系の光纖部は、準導体 レーザ素子、コリメータレンズ、シリンドリカル レンズから構成されている。半導体レーザ繁子が ら簡別されるレーザビームは一定の広がりを有す るピームで、コリメータレンズによって平行光束 とされ、副走査方向にのみ屈折効果を有するシリ ンドリカルレンズによって、ポリゴンミラー上に おいてその形状を主境変方向が長手方向となるほ ほ歯線状のスポット形状に変更される。変更され たレーザピームはポリゴンミラーにて偏向危査さ れ、逸査タイン上に結解される。

ところで、コリメータレンズ、シリンドリカル レンズの焦点距離顕微、及び半線体レーザ業子の 第点収差退差によって、走後ライン上のレーザビームの結像位置が主災変方向と副走賃方向共に装置値体毎に異なる。

徒って、鼓麗個体祭に結像調整を行なう必要が ある。このため、従来のレーザピーム走査光学系 の結像調整としては、装置の筐体に固定したコリ メータレンズを間に置いて阿伽に半導体レーザ器 子とシリンドリカルレンズを、それるの光軸を一 数させて光輻の前後方向に位置調整可能にして仮 置きし、まず、半導体レーザ素子を光軸の前後方 向に移動させることにより、主急変貨向のレーザ ピームが走査タイン上で殺も絞れる様に調整した 後、該学與体レーゲ素子を製置値体に関定し、次 にシリンドリカルレンズを、光軸方向に移動させ ることにより副走安方向のレーザビームが走査ラ イン上で最も絞れる様に調整した後、酸シリンド リカルレンズを袋置住体に固定するものが知られ ている。このとき、シリンドリカルレンズの光軸 方向の移動は主奏査方向に対しては屈折効果を有 さないので平衡ガラスと同じ効果しかもたず、延

そこで、本発明に係るレーザビーム走査光学界 は、

- (a) 心レーザビーム光輝と、四部光輝から幅射されたレーザビームを集光又は平行光に変換する第1の光学素子と、四第1の光学素子から出射されるレーザビームを偏向患査面と平行な方向にほぼ直襲状に集光する第2光学素子と、を各光軸を一数させて、一体とした光流部ユニットと、
- (b) 前記レーザビーム光線又は第1の光学素子の少なくともいずれかを光軸方向に位置調整する 手段と、
- (c) 削記光源部ユニットをレーザビーム走流光学系の窓体に対して光軸方向に位置調整する手段と、

を備えたことを特徴とする。

作 用

以上の構成において、まず、レーザビーム光版 又は第1の光学業子の少なくともいずれかを光軸 方向に位置調整することによって、第8図に示す 様に主党差方向及び副走査方向の第1の像面調整 って主党盃方向の結像位置は移動しない。

あるいは、特関昭59-224816 号公報に示す様に 半導体レーザ票子とコリメータレンズを一体供造 物にし、譲一体構造物とシリンドリカルレンズを を各光軸を一致させて、光軸方向に位置調整可能 にしたで、半導体レーザ素子とコリ メータレンズの一体構造物を光軸方向に移動して 主定在方向のレーザピームの結像調整を突崩した 後、該一体構造物を装置低体に固定し、次にシリ ンドリカルレンズを光軸方向に移動して副連を が、当時に かられている。

しかしながら、前記いずれのレーザビーム走変 光学系の場合でも、シリンドリカルレンズの位置 調整を、シリンドリカルレンズが装置の医体内部 に能み込まれた状態で実施するため、装置の内部 で調整作業をしなければならず、量産時の自動化 が困難であるという問題点があった。

<u>課題を解決するための手段</u>

がされる。但し、ここでは通常光源部ユニット単体として導わレーザービームの空走査方向についてその像面調整が行なわれる。

次に光級部ユニットをレーザビーム走衰光学系の筐体に対して光軸方向に位置調整することによって第9回に示す様に副連査方向のみの傾面調整がされる。このとき、全連至方向の像面位置は変化しない。

策辐例

以下、本発明に係るレーザビーム走変光学系の 一実施的を添付図面に従って説明する。

第1図において、レーザビーム芝を光学系(1)は、半導体レーザ精子(2)、 集光レンズ(3)、 シリンドリカルレンズ(4)、 ポリゴンミラー(5)、トロイダルレンズ(6)、 ピームスブリッタ(7)、 球面ミラー(8)、 感光体ドラム(9) 及び結鍛スタート位置検出センサ(以下、80Sセンサと記す)(10)とその専用ミラー(11)から構成されている。

半導体レーザ素子(2)、例えばダブルへテロ接 合置半導体レーザ器子等から機能されるレーザビ

ームは、塩光レンズ(3) によって後方有限の位置 で集光するピームとされた後、シリンドリカルレ ンズ(4) によってそのスポット形状を定定並方向 が長季方向となるほぼ直線状のスポット形状に要 更されポリゴンミラー(5) に刻達する。ポリゴン ミラー(5) 社矢即(e) 方向に一定速度で回転駆動 -しており、レーザピームはこの回転輪と直交する 方向に走査されてトロイダルレンズ(6) に譲かれ も、トロイダルレンズ(6) は、老査面内で入泉面 と出財面とが同心円となっており、地査面と直交 する方向について一定のパワーを有し、ポリゴン ミラー(5) の面倒れ鞴正をする。シロイダルレン 犬(8) を透過したピームはピームスプリッタ(7) を送過し球面ミラー(8) によって反射され、再び ピームスプリック(7) に戻り、ここで反射して、 辺では示していないが折り返し用ミラー系を介し 七紙光体ドラム(9) に連する。ここで球菌ミグー (8) は感光体をラム(9) 上の像面海山補正のため に使用される。

一方、SOSセンサ(10)はポリゴンミラー(5)

屋折の状態を示しており、半輝体レーザ素子(2)から輻射されたレーザビームは換光レンズ(3)によって接方有限の位置で築光される。このビームは副走登方向には顕新効果を有するシリンドリカルレンズ(4)によって、ポリゴンミラー(5)の偏力となるよう周折する。ビームはポリゴンミラー(6)によって偏向走空されトロイグルレンズ(6)によって偏向に関き、トロイグルレンズ(6)に強かれる。トロイグルレンズ(6)は入射光東に対して換光する様に概要、トロイグルレンズ(8)を選過したビームは場面ミラー(8)によって感光体ドラム(9)近伤に点像を結ぶ。

ところで、単導体レーザ業子(2)の非点収益 (接合面に強鍵と水平では見かけ上の発光位置が 異なるため生じる収益)及び換光レンズ(3)、シ リンドリカルレンズ(4)の無点距離の謝疑によっ て、主走整方向と副建立方向共に装置個体優に感 光体ドラム(9)上のレーザビームの結像位置が異 なる。よって、装置個体値に結像調整を行なう必 要がある。このうち、集光レンズ(3)とシリンド のミラー面分割の誤磁による1 定意伝の融像位置 誤益を補正する機能を有し、主定整方向への精像 スタート位置を検出するため、感光体ドラム(9) の定変面と等価位置にSOSセンサ専用ミラー (11)を介して設置されている。

-方、第2b図は副赴査方向のレーザビームの

リカルレンズ(4) の焦点距離の誤素は成型樹海レンズ等を採用することによって事情に小さく抑えることができる。従って、半導体レーザの寒点収差の誤惑を調散することが重要となる。これは半導体レーザ器子(2) と無光レンズ(8) の相対位置を調整することで補正される。

有する築光レンズ(3)、シリンドリカルレンズ(4) の燃点距離凝熱を補正するのが目的である。

前記実施例をより具体的装置で説明する。 第3 図~第5図はレーザビーム建査光学系を実際に組み込んだ装置を示す。

レーザピーム地査光学装置(12)は光源部ユニット(13)、ポリゴンミラー(5)、トロイダルレンズ(6)、ピームスプリッタ(7)、緑面ミラー(8)、SOSセンサ(10)とその専用ミラー(11)、折り返し用ミラー(140)、(14b)及び選体(15)から構成される。

光極器ユニット(13)は、第6関に示す様に、四 所筒状の部材(16a)に厳君された半導体レーザ素 子(2)、円飾状の部材(16b)の中空中央部に嵌着 された機量レンズ(3)、部材(16c)に厳君された シリンドリカルレンズ(4)から構成される。半導 体レーザ素子(2)、 集光レンズ(3)、シリンドリ カルレンズ(4) は各々の光軸を一致させており、 半導体レーザ素子(2) はその保持部材(16a)と失 に光軸方向に移動可能である。

置された光線即ユニット(13)は、光軸方向に移動してレーザ光が感光体ドラム近線に点像を結ぶよう第2の調整をされる。調整後は光線部ユニット(13)をレーザビーム定意光学装置(12)の登体(15)に締め付け固定用ネジ(17)を使って随意する。これによって、副走签方向の結像調整を実施する。第8回、第9回にレーザビーム定変光学装置(12)において、第1の調整、第2の調整を実施したときの像面の変化をグラフにして示す。

第8図に第1の調整時における像面の変化の一例を示す。 接続は調整専用治具における設計上の 集光位置を基準にしたときの像面湾曲をとり、横 軸は像高をとっている。 図中において、曲線(A1)。 (B1)はそれぞれ調整値の主定逐方向及び翻走逐方 向の像値を示している。次に、半導体レーザ第子 (2)を0.02 mm光軸方向へ、ボリゴンミラー(5)の 瞬向点から適さける個へ移動させると、像面面線 (Ai)。(B1) は各々像面面線(A2)。(B2) に変化し、 設計上の提光仅置に半週体レーザ繁子(2) から組 出されるレーザビームが築光するよう調整される。 さて、光淑部ユニット(13)は図示していないが 調整のための専用治具上で部材(16b) に対して部 材(16a) を光軸方向に崩後することによって、半 身体レーザ落子(2) から放射されるレーザ光が設 計上の換光位階に換光するよう部1の調整をされ る。調整後は部材(16a) を部材(16b) に輝め付け 固定用ネジ(17a) を使って固定する。これによっ て、主走査方向の額像複数を予め実施しておく。

次に、シリンドリカルレンズ(4) を保持した部材(18c) を部材(16b) に取り付け、こうして組み立てられた光源部ユニット(13)は、第?図に示す様にレーザビーム走査光学装置(12)の性体(15)に光軸方向に対して移動可能な様に仮設置される。仮設置された光源部ユニット(13)から辐射されるレーザ光は、ポリゴンミラー(5)、トロイグルレンズ(6)、ビームスプリッタ(?)、球面ミラー(8)、折り返し用ミラー(14a)、(14b) を透過あるいは反射しながら図示されていない感光体ドラムに到道さる。

ここで、レーザピーム走査光学装置(12)に仮設

次に、第8回に第2の調整時における像面の変 化の一例を示す。縦軸はレーザピーム地腔光学装 敵(12)の感光体ドラムの結像面の位置を送準にし たときの象面海曲をとり、横軸は像属をとってい る。図中において、像面曲線(A3).(B3) は第2の 調整前の主走変方向及び副走数方向の像面を示し ている。このとき既に第1の閲覧によって主走後 方向の景面曲線(A3)はレーザビーム走査光学發展 (12)の感光体ドラムの結構面にレーザビームが事 光するよう調整されている。そして、光波部ユニ ット(13)をポリゴンミラー(5) の偏向点から選ざ ける捌へ 1 mm移動させると、像面曲線(A3).(B3) は各々級面曲線(A4),(B4) に変化する。このとき、 像面曲線(A3)はほとんど変化せず、変化量は全岐 で約0.1mm である。従って第2の調整によっては、 副地査当内の象面のみ変化し、終1の調整でセッ ティングした主定室方向の像面御塾が削されず、 各々独立して作業できる。

また、シリンドリカルレンズ(4) とトロイダルレンズ(6) は両繋子とも、主定変別向と別定変方

向の屈折強果が異なる。そのため、個向手段であるポリゴンミラー(8) の偏向前後で母額のねじれが発生するおそれがあり、その場合は感光体ドラム上で点像を結ばない。従って、必要な場合には、光視部ユニット(13)を光軸の周囲に回転させることによってシリンドリカルレンズ(4) の母線を、盆体(15)内部に固定されたトロイダルレンズ(6) の母線に合わせなければならない。このため、簡単に合わせられる様に光線部ユニット(13)を回転しやすい円筒形にしてある。但し、光線部ユニット(13)を円筒形にすることは本発明にとっては本質的なことではない。

なお、本発明に係るレーザービーム走査光学系 は前記製施例に限定するものではなく、その製管 の範囲内で種々に変更することができる。

レーザ光源としては、半導体レーザ業子(2) に 限定されるものではなく、固体レーザ、ガスレー ザであってもよい。また、集光レンズ(3) の代わ りにコリメータレンズを使用しても同様の効果が 得られる。但し、集光レンズ(3) を使用した場合

込んでからの制象調整が短時間で実施でき、大量 生産化が可能となる。そして、光深部ユニットの 関体への保持構造が簡単であるため、都品点数も 少なく、装置が小型化される。

4 , 図面の間単な説明

図面は本発明に係るレーザビーム走査光学系の一曳超網を示し、第1図はレーザビーム走変光学系の表本構成を示す射視器、統2 a 図、第2 b 図はレーザビーム風術の説明図、統3 図はレーザビーム風術の説明図、統3 図はレーザビーム風術の説明図、統4 図は第3 図に示した袋匠の中矢断面図、第5 図は第3 図に示した袋匠の外観正面図、第6 図は光源部ユニットの取付け設明図、第8 図は第1 の調整時の袋面変化を示すグラッ、第9 図は第2 の調整時の袋面変化を示すグラッである。

(1) …レーザビーム芝査光学系、(2) … 半導体レーザ素子、(3) … 集光レンズ、(4) … シリンドリカルレンズ、(13) … 光遊路ユニット、(13) … 筐体、(16a)、(16b) … 保持部材、(17a)、(17b) … ネ

はコリメータレンズと比較して、結像の位置が確 認しやすいので調整作楽が容易であるという利点 を有する。

さらに、前記実施例は発光レンズ(3) を固定し、 半再体レーザ男子(2) を光軸方向に移動して第1 の結似調整を行なう光波部ユニット(13)を示した が、これに限定する必要はなく、半晶体レーザ累 子(2) を固定し、後光レンズ(3) を光軸方向に移 動して調整するものであってもよい。

発明の効果

以上の様に、本発明によれば、レーザピームを 変光学系の光源部をユニット化したので、光源部 の結復調整が、装置の管体外部から合理的かつ総 思よく実施でき、自動調整化が容易にできる。

さらに、光源部ユニットを水体装置とは独立して組み立て、光線部ユニット内の各光線、光学素子の相対位置を専用治具により予め調整しておいた状態でストックすることができるので、光波部の絡像調整を木体装置が組み上がってから始める必要がなく、本体装置に設光源部ユニットを組み

ジ

特許出頭人 ミノルタカメラ株式会社 代題人弁理士 森 下 武 一

